

Vyhlášení soutěže k JVC-19

Akce: 19th Joint Vacuum Conference (JVC-19)

Místo konání: Split, Chorvatsko

Termín: 29.9.-4.10. 2024

Česká vakuová společnost (ČVS) vyhlašuje dnem 7.3.2024 soutěž na podporu aktivní účasti studentů na mezinárodní konferenci **JVC-19**, <https://jvc19.org> pořádané ve dnech 29.9.-4.10.2024 ve Splitu, Chorvatsko. Jako podporu propagace kvalitního českého výzkumu nabízí ČVS zaplacení účastnického poplatku – konkrétně časného studentského vložného – nejvýše pěti vybraným **studentům magisterských a doktorských programů** českých vysokých škol. Podmínkou udělení podpory je, že příspěvek studenta bude organizátory kongresu přijat k prezentaci. Přednost bude dána ústním prezentacím příspěvků z oblasti vakuové techniky a experimentální a aplikované fyziky za použití vakuových metod.

Přihláška přijatá k posouzení musí obsahovat:

- jméno a kontaktní informace uchazeče,
- název vysoké školy a katedry, typ studia a ročník,
- jméno vedoucího práce,
- text abstraktu již přihlášeného na konferenci,
- druh příspěvku (poster, přednáška).

Vyzýváme zájemce o účast v soutěži k zaslání přihlášek na adresu granty@vakspol.cz do 15.5.2024. Navíc je každý uchazeč povinen na tuto elektronickou adresu dodat kopii oznámení organizátorů o přijetí příspěvku k prezentaci, a to neprodleně po jeho obdržení.

Hodnocení příspěvků proběhne jednokolově členy Grantové Komise ČVS, vítěze vybere Výbor ČVS na základě doporučení Grantové Komise. Výsledky budou uchazečům oznámeny nejpozději 31.5.2024. Abstrakty vítězů soutěže včetně krátkého zhodnocení jejich účasti na konferenci budou otištěny ve Zpravodaji ČVS pro rok 2024. Financování vložného vítězům soutěže proběhne podle dohody, buď přímou platbou registrace za studenta anebo přefakturováním registračního poplatku jeho instituci.

Termín pro zasílání přihlášek do soutěže a termín oznámení výsledků se může změnit v závislosti na změnách termínů samotné konference tak, aby nabídnutá podpora ČVS byla maximálně využita.

Dne: 7.3.2024

Grantová Komise ČVS